## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

59-075682

(43)Date of publication of application: 28.04.1984

(51)Int.CI.

H01L 31/04

(21)Application number: 57-187167

(71)Applicant: NIPPON DENSO CO LTD

(22)Date of filing:

25.10.1982

(72)Inventor: MAEKAWA KENJI

TAKEUCHI YUKIHISA

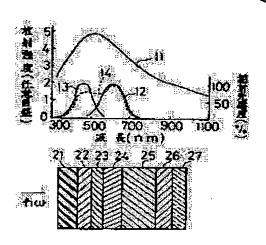
MORI MASAAKI

NISHIZAWA TOSHIAKI

### (54) PHOTOVOLTAIC ELEMENT

### (57) Abstract:

PURPOSE: To improve photoelectric conversion efficiency by a method wherein a first PI lamination with a large forbidden band gap and a second IN lamination with a smaller forbidden band gap are junctioned in this order to each other from the end of a surface of incidence so that light with its wavelength in the vicinity of 500nm, at which length the solar radiation is the most intensive, may be absorbed with high efficiency. CONSTITUTION: On a glass substrate 21, a transparent conductive film 22, P type a-SiC:H layer 23, I type a-SiC:H layer 24, I type a-Si:H layer 25, N type a-Si: H layer 26, and rear side metal electrode 27 are formed on this order. The relative sensitivity of a photovoltaic element thus constructed is represented by a curve 14. In the curve 14, when compared with the sensitivity curve 12 of a conventional type a-Si:H PIN photovoltaic element, the region occupied by absorbed wavelengths greatly expands toward the region of shorter wavelength side. When exposed to a solar beam of 100mW/cm2, for



example, the conventional type P-I-N a-Si:H shows a conversion rate of 6.5% per cm2, while with the new element, the rate is as high as 7.75% under the same conditions.

#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

## ⑩公開特許公報(A)

昭59—75682

⑤Int. Cl.³
H 01 L 31/04

識別記号

庁内整理番号 7021-5F 砂公開 昭和59年(1984) 4月28日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

69光起電力素子

②特 願 昭57-187167

②出 願 昭57(1982)10月25日

@発 明 者 前川謙二

刈谷市昭和町1丁目1番地日本

電装株式会社内

@発 明 者 竹内幸久

刈谷市昭和町1丁目1番地日本

電装株式会社内

⑦発 明 者 森正昭

刈谷市昭和町1丁目1番地日本

電装株式会社内

⑦発 明 者 西沢俊明

刈谷市昭和町1丁目1番地日本

電装株式会社内

⑪出 願 人 日本電装株式会社

刈谷市昭和町1丁目1番地

個代 理 人 弁理士 大川宏

外2名

gg #8 **49** 

1. 発明の名称

光起電力紊子

2. 特許請求の範囲

(1) アモルファス半導体からなる P I 接合層を 有する第1積層部と、

前記P1接合層を形成するアモルファス半導体より禁止帯場が小さなアモルファス半導体からなる「N接合圏を有する第2積圏部とを有して、第1積圏部と第2積圏部の「圏を相互に接合して、成り第1積圏部のP層を受光面とする光起電力器「Cを掛けとすることを特徴とする特許請求の範囲第1項配数の光起電力素子。

( 1 ) 前記第1積層部はアモルファスSiを風材

3. 発明の詳細な説明

本発明は、太陽光光起電力素子に関する。

従来のアモルファスシリコン系の光起電力素子は、薄膜に電界の大部分を印加するためにPIN接合構造を採用したものが主体として考えられている。このアモルファスシリコンは、エネルギーギャップが約1.7eV程度であり、600na

(2. Oe V)付近の数段の光で最大の光照度を

FP03-0399 -00W0-70 '04.3.9

SEARCH REPORT

即ち、木雅明は、アモルファス半導体からなる PJ接合師を有する第1積度部と、

変換効率を向上させた光起電力素子を提供するこ

とを目的としている。

前記PI接合層を形成するアモルファス半導体より禁止排幅が小さなアモルファス半導体からなるIN接合層を有する第2積層部とを有し、第1項層部と第2積層部のI層を相互に接合して成り第1積層部のP層を受光面とする光起電力素子か

一方、従来の太陽光光起電力素子は、単一の P I N接合層から成っており、光吸収のスペクトラム分布が単一の禁止帯幅で制限されたものであった。ところが木発明では、従来の光吸収スペクトラムに加えて、 更に、 太陽光の 放射強度の 段も強いピークを行する 知波長側の光吸収も可能にしようとするものである。

第2図は、太陽光の放射強度との関係を び木発明系子と従来の光起電力素子の相対光磁 の関係を示したものである。太陽光の放射強度 は、大陽光は、500m付近に最大の放射強度 は、大陽光は、500m付近に最大の放射強度 は、山間ではいる。これに対して従来の は、山間によったが得られている。そしてがわいる。 の Onm付近では盛度がかなり落ちていることがわかる。

第1図は、本発明の概念を模式図であらわした 式図であり、(b)図は、対応するパンド模型を 図式的に示したものである。本発明にかかる光起 電力素子は、P」接合層を有する第1積層部1と IN接合圏を有する第2積層部2とを有し、第1 抗弱部と第2抗腎部の 1 闘を相互に接合させてな る光起電力素子である。そして太陽光は、P閣の 側から入別する。ここで第1積層部の禁止徘慍は 第 2 積層部の禁止帯幅よりも大きいもので構成さ れている。太閤光の短波長側の光は、第1積層部 のPI周のパンド間直接遷移によって吸収され、 PI厨のパンド障壁によって光起電力が発生する。 又、第1積層部の禁止帯幅よりもエネルギーの小 さな光即ち、長波長側の光は、第1積附部のPI 屈を通過し、禁止帯幅の小さな第2積層部の【N 接合圏によるバンド間直接避移のために光吸収さ

部 』 N 層は、 山線 1 2 の 如き 職 度 を 示 し た 。 そ し て こ れ ら の 接 合 層 の 』 層 を 直 列 に 接 合 し た 結 果 、 山線 1 4 の 如 き 感 夜 特 性 が 得 ら れ た 。 こ の よ う に し て 本 発 明 の 光 起 電 力 素 子 は 、 太 陽 光 の 幅 広 い ス ペクトラム の う ち で 、 有 効 部 の 被 長 を 幅 広 く 光 吸 収 す る こ と が で き る 。

れ、INバンド障壁によって、光起電力が発生す

特開昭59-75682(3)

1 H 4 : C H 4 : B 1 H 4 = 2 ~ 4 : 1 : 0 . 0

006~0.002、該混合ガスをAr、又はH

とができる。反対側の反射電極としては、アルミ

ニュウム、モリブデン、ニッケルクロム等を蒸着

して用いことができる。

ェで10倍に稀釈、流角30~60Sccm 、内圧 O. 3~O. 5 Torr 、 基板温度 2 O O ~ 3 O O で、RF電力10~20W(電力密度0.014 ~0.028W/cm²)である。以上のプラズマ CVD法によってP型a - SI C: H図を50~ 100よ形成した。次に「型のa - Si C:H 層 2.4を同じくCVD法によって形成する。この鍵 合 ガ ス は 、 S I H 4 : C H 4 = 2 ~ 4 : 1 の 詞 合 でシランガスとメタンガスを混合したガスをAr あるいはHぇで10倍に稀釈したものを反応ガス とした。その他の条件は、前記P型器23を作成 と岡一条件である。この生成談は2000~から 4000太である。次に「型のa — Si : H 暦 2 5 を形成する。 J 型a - S i : H 圏 2 5 は S i H 4 徹度10%にAr あるいはHェガスで稀訳した 碓合ガスを反応ガスとした。 その他の条件は前記 と同一である。積層された厚さは、3000~5 000Åであった。次にN型のa - SI: H 窟 2 6 を形成する。 N 型 a - S l : H 暦 2 6 は S l H 4 母材ガスとPH₃のドーパントガスの混合ガス

を用いた。混合止はS i H 4 : P H 3 = 1 : O . O 1 ~ O . O 2 である。 該銀合ガスは、Ar 又は H z ガスで10倍に稀釈される。その他の条件は、 前記と同一である。闘の厚さは300~500歳 に作成した。次に背面金属電極27を設けた。背 面金鳳毘植27は、アルミニウム、ニッケルーク ロム等の金風を真空蒸着法により2000~50 0 0 A 形成した。このようにして形成した光起電 力素子の相対光感度を第2図曲線14として示す。 従来タイプのa - Si : HのPIN光起電力素子 の感度曲線12に比べて吸収光の波長が短波長側 に大きく広がっているがわかる。このことからも 光の吸収効率、即ち、光電変換効率は向上してい めことがわかる。100ミリワット/c□²(A井 1)の太陽光を照射したところ従来タイプのPI N型a - SI: IIが1 cm² の面積で6. 5%の変 **換効率であったのに対し、本実施例によるものは、** 川条件において7.75%の変換効率を得た。即 ち 従来 タイプ の ものに 比べて 変 換 効 率 が 約 2 割 向 上したことが判明した。

次に第2実施例を以下に示す。

第 1 実施例で示した a ー S ー C : H によって構成されている第 1 積層部に a ー S ー N : H を にはいたものである。この第 1 積層部を 合成 スとは S i H 4 と N H 3 の混合ガスを 似材ガスと し 暦 フラズマグロー放電法によって 積層 フラスマグロー放電法によって 積層 フラミン・ O・25: O・05~O・1の混合が を 出 の を の と C に M 欠 2 O O ~ 3 O O で、 R F 電 カー 1 O ~ 2 O ワットで グロー放電分解 し、 P 層を 形成した。

次に、第 1 積 層 部 の 1 暦 2 4 は S 1 日 4 : N 日 3 = 0 . 7 5 : 0 . 2 5 の 混 合 比 を 有 す る 混 合 ガスを 使 用 し て 構 成 し た 。 他 の 積 圀 部 、 程 極 に つ いて は 第 1 実 施 例 と 同 様 で あ る 。 こ の 精 果 、 第 1 実 施 例 と 同 様 な 変 換 効 率 を 得 る こ と が で き た 。

第3実施例について説明する。

上述の第1及び第2の実施例の積層原序は、逆 に行なうこともできる。

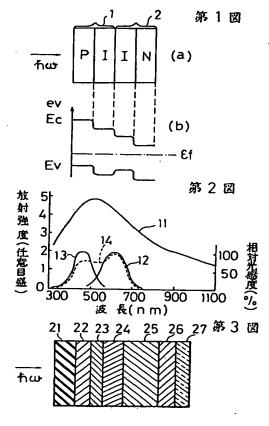
次に、第4実施例を以下に述べる。

第4 実施例はステンレス板の変わりに厚さ 2 5 ~ 1 2 5 ミクロンのステンレス箱を用いたものである。そして、第3 実施例と同様に形成した。ステンレス箱を用いているために、 前記の実施例と 異なり光起電力素子にフレッキシビリティをもせ ることができる。

以上要するに本発明は、光の入射端面から順に禁止帯幅が狭くなるように、禁止帯幅のより広い野1PI積圏部と禁止帯幅のより狭い第2IN積圏部とを接合することによって、光の吸収スペクトラムを広くするように構成したものである。このため太陽光の吸収被長の幅が広がり、最も放射強度の強い500mm付近の光を効率良く吸収できる。従って光電変換効率が高くなるという利点を有している。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は、木発明の発明概念を供式的に示した ものである。そのうち(a)図は構成図、(b)図はパンド構造を示す。第2図は太陽光の放射強度ならびに本発明に関する光起電力素子及び従来の光起電力素子の相対光感度を示したものである。第3図は、本発明光起電力素子の具体的実施例に係る光起電力素子の構成図を示したものである。



-386-

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS
IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ other:

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.